

Fabrikasi kapasitor lapisan tipis Ta205 dengan metode oksidasi anodik Ginting, Mbantun, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=81145&lokasi=lokal>

Abstrak

Telah dibuat kapasitor lapisan tipis Ta205 dengan evaporasi berkas elektron Tantalum, yang dilanjutkan dengan elektrolisa oksidasi anodik secara arus konstan dalam elektrolit Amonium Borat (0,25 M, pH 8,2). Laju oksidasi pada rapat arus 0,33 mA cm⁻² adalah sebesar 0,5 Ås⁻¹. Dibuat beberapa sampel dengan leas berbeda (50, 100 dan 150 mm²), juga ketebalan yang bervariasi dari 229,67 --414,70 nm.

Pengukuran kapasitansi dilakukan dengan tiga Cara yaitu 1.) RCL Bridge, 2.) Arus AC / Reaktansi Kapasitif dan 3.) Muatan tersimpan. Kapasitansi bervariasi antara 21,88 s/d 151,22 nF dan konstanta dielektrik 23,62 (± 5 %). Faktor disipasi dapat bervariasi antara 0,01 s/d 0,39 dalam interval frekuensi 50 sampai 40.000 Hz. Kuat dielektrik salah satu sampel mencapai 0,6 MV cm⁻¹.

Kemasan kapasitor dalam resin ditemukan mengalami degradasi. Walaupun menunjukkan sifat-sifat kapasitor yang baik, masih dapat disempurnakan pada eksperimen mendatang, terutama dalam usaha mengurangi porositas lapisan Tipis yang terbentuk.